

**XXI DZIEŃ JUDAIZMU
W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE**

CENTRALNE OBCHODY

Warszawa, 15-21 stycznia 2018 r.

Pokój! Pokój dalekim i bliskim! (Iz 57,19)

WTOREK, 16 STYCZNIA

godz. 18.00

Spotkanie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

(ul. Dziekania 1)

„Historia Żydów warszawskich” - Studenckie Koło Naukowe Judaistów IHUW

Symcha Keller (Przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP) –
śpiew psalmów z komentarzem

ŚRODA, 17 STYCZNIA

godz. 10.00

Modlitwa na cmentarzu żydowskim przy grobie masowym Żydów z getta warszawskiego
(ul. Okopowa 49/51)

godz. 11.00-13.00

Symposium w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

„Pokój! Pokój dalekim i bliskim” (Iz 57,19)

(ul. Anielewicza 6)

abp Grzegorz Ryś

r. Michael Schudrich

s. Anna Bodzińska NDS

r. Małgorzata Kordowicz

Jan Grosfeld (prowadzenie)

godz. 17.00

LITURGIA SŁOWA POD PRZEW. KARD. KAZIMIERZA NYCZA

W BAZYLICE ARCHIKATEDRALNEJ ŚW. JANA CHRZCICIELA

(ul. Świętojańska 8)

CZWARTEK, 18 STYCZNIA

godz. 15.30-18.00

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

(ul. Anielewicza 6)

Warsztaty dla nauczycieli religii i historii

„Chrześcijańskie spotkania z judaizmem”

Rejestracja na stronie muzeum: www.polin.pl

PIĄTEK, 19 STYCZNIA

godz. 11.00-13.30

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

(ul. Anielewicza 6)

Warsztaty dla nauczycieli religii i historii

„Chrześcijańskie spotkania z judaizmem”

Rejestracja na stronie muzeum: www.polin.pl

SOBOTA, 20 STYCZNIA

godz. 18.00-19.00

Spotkanie na zakończenie szabatu w synagodze im. Nożyków

(ul. Twarda 6)

Hawdala – modlitwa na zakończenie szabatu

Wspólny program artystyczny chóru żydowskiego „Clil” i chrześcijańskiego „Cantus Laudabilis”

NIEDZIELA, 21 STYCZNIA

godz. 10.30 i 12.00

Dzień otwarty w synagodze im. Nożyków

(ul. Twarda 6)

godz. 15.00

Projekcja filmu „Wypełnić pustkę” (Izrael 2012) w reż. R. Burshtein

w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

W dyskusji po filmie udział wezmą:

r. Szalom Stambler i Dina Stambler (Chabad Lubawicz)

Agnieszka Magdziak-Miszewska (prowadzenie)